УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «03» февраля 2014 г. №69н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем

				26
			_	Регистрационный номер
I. O	ощие сведения			
Производств	во интегральных схем, микросб	орок и микр	оомодулей	40.007
	(наименование вида профессион	альной деятел	ьности)	Код
Основная це	ль вида профессиональной деят	гельности:		
•	во наногетероструктурных сверих схем (МИС СВЧ) с использон			монолитных
Группа заня	гий:			
2111	Физики	2113	Химики	
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(на	именование)
Отнесение к	видам экономической деятельн	ности:		
32.10.6	Производство интегральных с	хем, микро	сборок и микро	омодулей
(код ОКВЭД ²)	(наименование	вида экономи	ической деятельно	ости)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

	Обобщенные трудовые функции		Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
A	Моделирование, разработка и внедрение	7	Анализ мирового опыта применения материалов наногетероструктурной электроники СВЧ	A/01.7	7
	новых технологических процессов производства		Разработка планов создания и модернизации технологических линий для освоения новых направлений в наногетероструктурной электронике СВЧ	A/02.7	
	наногетероструктурных МИС СВЧ		Подготовка технического задания (ТЗ) на проведение опытно-технологических работ (ОТР) по разработке новых технологических процессов производства МИС СВЧ	A/03.7	
			Моделирование наногетероструктур, активных и пассивных элементов, технологических операций изготовления гетероструктурных МИС СВЧ с использованием технологических систем моделирования и проектирования элементов и технологий полупроводниковых ИС, в том числе МИС СВЧ, изготавливаемых на основе гетероструктур (TCAD)	A/04.7	
			Подготовка технического задания (ТЗ) на разработку маршрутных и операционных карт производства МИС СВЧ на основе разработанной конструкторской документации (КД), документации на отработанные технологические процессы (ТП) и данных моделирования	A/05.7	
В	Подготовка комплекта технологической документации (ТД)	7	Разработка комплекта технологической документации для производства МИС СВЧ на основе ТЗ и нормативной документации	B/01.7	7
	производства наногетероструктурных		Планирование и организация сопровождения технологического процесса производства МИС СВЧ	B/02.7	

	МИС СВЧ, организация и сопровождение технологического процесса производства		Разработка методики входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных МИС СВЧ Реализация технологии на основе электронной литографии Реализация технологии на основе проекционной литографии Организация работы по повышению выхода годных МИС, разработка ТЗ для корректировки технологических операций	B/03.7 B/04.7 B/5.7 B/6.7	
С	Осуществление проектирования и изготовления методами	7	Проведение расчета параметров технологического процесса эпитаксиального выращивания наногетероструктур на подложках, применяемых в СВЧ-электронике Подготовка и квалификация машин к росту продукции	C/1.7	7
	эпитаксии наногетероструктур для ОТР и производства		Определение методик тестирования качества эпитаксиальных слоев	C/2.7 C/3.7	
	МИС СВЧ		Проведение статистического анализа поведения установки во время исследования, статистическое сопровождение по группам продукции и контроль качества по спецификации заказчика	C/4.7	
D	Проведение ОТР по разработке базовых технологических	7	Анализ КД и ТЗ на проведение ОТР, оценка достижимости заданных параметров МИС СВЧ по выбираемой или заданной технологии	D/1.7	7
	процессов МИС СВЧ		Определение базовых технологических процессов, применяемых материалов и оборудования для изготовления опытных образцов МИС СВЧ	D/2.7	
			Согласование принимаемых решений с представителями заказчика, конструкторскими подразделениями, метрологической службой и другими смежными структурами организации	D/3.7	
			Управление командой по реализации ОТР	D/4.7	

ІІІ. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	внедрен процесс	пирование, разработка и ение новых технологических ссов производства етероструктурных МИС СВЧ			A	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной труфункции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала				
				op	Код игинала	Регистрационн профессиона стандар	ального
Возможные		Ведущий инже	енер-технолог				

розможные	ведущии инженер-технолог
наименования	Инженер-технолог
должностей	
Требования к	Высшее образование - специалитет магистратура

Требования к	Высшее образование - специалитет, магистратура
образованию и	
обучению	
Требования к опыту	Не менее одного года работы в должности инженера-технолога
практической работы	
Особые условия	Прохождение обязательных предварительных (при
допуска к работе	поступлении на работу) и периодических медицинских
	осмотров (обследований) в установленном законодательством
	порядке ³ ;
	инструктаж по безопасному ведению работ

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности		
ОКЗ 2111		Физики, химики и специалисты родственных		
		профессий. Физики		
	2113	Физики, химики и специалисты родственных		
		профессий. Химики		
EKC ⁴	-	Инженер-технолог		
OKCO ⁵	5507002	Электроника и микроэлектроника		
	01.04.04	Физическая электроника		

3.1.1. Трудовая функция

стандарта

Происхождение трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код Регистрационный номер оригинала профессионального

Трудовые действия	Анализ применения материалов в интегральной электронике
	СВЧ, основанной на гетероэпитаксиальных структурах
	Анализ физических и технологических принципов разработки и
	изготовления активных элементов с применением новых и
	традиционных материалов СВЧ (гетеротранзисторов с высокой
	подвижностью электронов, низкобарьерных диодов и др.)
	Прогноз применения материалов в наногетероструктурной
	электронике для определения политики организации в области
	производства наногетероструктурных МИС СВЧ
Необходимые	Делать обзоры по отечественным и иностранным источникам
умения	информации
Необходимые	Технический английский язык
знания	Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур
	Технология наногетероструктурных МИС СВЧ
	Технологическое оборудование для производства МИС СВЧ
	Технико-экономические и прогнозные исследования в отрасли
Другие	Ответственность за прогнозные оценки развития производства
характеристики	Деятельность, направленная на решение нетиповых задач
	технологического характера

3.1.2. Трудовая функция

Наименование Разработка планов создания и модернизации технологических линий для освоения новых направлений в наногетероструктурной электронике СВЧ

Происхождение Оригинал X Заимствовано из

Трудовой функции

Оригинал X оригинала

Код оригинала профессионального стандарта

Трудовые действия	Анализ тенденций развития технологии, технологического
	оборудования в области наногетероструктурной электроники
	СВЧ
	Разработка технически и экономически обоснованных планов
	развития новых производств или модернизации существующих
	для освоения новых направлений в производстве МИС СВЧ
	Представление планов развития для обсуждения и принятия на
	научно-техническом совете (НТС)
Необходимые	Делать обзоры по отечественным и иностранным источникам
умения	информации

	Готовить планы развития			
	Готовить презентации			
Необходимые	Технический английский язык			
знания	Технология наногетероструктурных МИС СВЧ, исследования в			
	новых направлениях			
	Технологическое оборудование для производства МИС СВЧ			
	Технико-экономические и прогнозные исследования в отрасли			
Другие	Ответственность за прогнозные оценки развития производства			
характеристики	Деятельность, направленная на решение новых задач			
	технологического характера			

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Подготовка технического задания (ТЗ) на проведение опытно-технологических работ (ОТР) по разработке новых технологических процессов производства МИС СВЧ

Уровень (подуровень) квалификации

7

Происхождение трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые	Анализ прогнозных оценок тенденций развития технологии,
действия	технологического оборудования в области наногетероструктурной
	электроники СВЧ
	Постановка целей и задач проведения опытно-технологических
	работ по разработке новых ТП производства МИС СВЧ
	Декомпозиция задач ОТР, выделение базовых ТП и установление
	временных рамок и последовательности их разработки
	Представление планов развития для обсуждения и принятия на
	HTC
	Формулирование ТЗ для определенной последовательности
	разработки базовых технологических процессов
	Оформление ТЗ на ОТР
	Представление и защита разработанных ТЗ на НТС
Необходимые	Формулировать цели, задачи, разрабатывать и согласовывать ТЗ на
умения	проведение связанных системно ОТР
Необходимые	Физика и технология наногетероструктурных МИС СВЧ,
знания	исследования в новых направлениях
	Системный анализ
	Методы декомпозиции сложных задач
	Технологическое оборудование для производства МИС СВЧ
	Технико-экономическое обоснование развития отрасли
	Стандарты на проведение опытно-технологических работ
Другие	Ответственность за развитие производства

характеристики	Деятельность, направленная на решение новых задач
	технологического характера

3.1.4. Трудовая функция

Моделирование наногетероструктур, активных и пассивных элементов, технологических операций изготовления гетероструктурных МИС СВЧ использованием c Уровень технологических систем A/04.7 7 Наименование Кол (подуровень) моделирования И проектирования квалификации элементов технологий полупроводниковых ИС, в том числе МИС СВЧ, изготавливаемых основе гетероструктур (TCAD) Заимствовано из Оригинал оригинала

Происхождение трудовой функции Регистрационный номер Код профессионального оригинала

стандарта

Трудовые Анализ требований КД на МИС СВЧ Выбор на основе опыта и в соответствии с ТЗ и КД материалов и действия типа наногетероструктуры Моделирование наногетероструктур, определение их параметров, необходимых для расчета активных элементов (СВЧ-транзисторов, диодов) с использованием TCAD и других программных продуктов Моделирование технологического процесса изготовления активных элементов, определение параметров ТП на основе данных моделирования Моделирование технологических операций изготовления пассивных элементов – линий передачи, конденсаторов, резисторов, мостов, и др. Отчет о результатах моделирования, согласование его с руководителем и передача технологу для использования при разработке ТД Необходимые Оценивать технические и экономические риски при выборе технологических процессов изготовления МИС СВЧ умения Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные подходы при производстве МИС СВЧ Необходимые Основы физики гетероэпитаксиальных структур и приборов знания Параметры полупроводниковых материалов Современные системы моделирования и проектирования СВЧ устройств и МИС СВЧ Основы технологии МИС СВЧ Методы сквозного проектирования МИС СВЧ

Единая система технологической документации (ЕСТД),

	нормативная документация, регламенты, принятые в организации									
	ГОСТ по постановке продукции на производство									
Другие	Самостоятельная профессиональная деятельность,									
характеристики	предполагающая ответственность за выбор типа гетероструктур и									
	активных элементов, как результат выполнения собственных работ									
	Деятельность, направленная на подготовку заданий на									
	конструирование МИС СВЧ									

3.1.5. Трудовая функция

Подготовка технического задания (ТЗ) на разработку маршрутных и операционных карт производства МИС СВЧ на основе разработанной конструкторской документации (КД), документации на отработанные технологические процессы (ТП) и данных моделирования

7

Происхождение трудовой функции

Оригинал

Х Заимствовано из оригинала

Код оригинала профессионального стандарта

Трудовые	Анализ требований КД на МИС СВЧ, а также данных					
действия	моделирования наногетероструктур, активных и пассивных					
	элементов					
	Оценка на основе опыта и экспериментальных данных					
	реализуемости технологии изготовления на МИС СВЧ и возможных					
	рисков					
	Выбор на основе нормативных документов ТП, в наиболее полном					
	виде обеспечивающих требования к параметрам МИС СВЧ					
	Составление ТЗ на разработку ТД с учетом требований КД					
	Согласование ТЗ в соответствии с регламентом, принятым в					
	организации					
Необходимые	Оценивать технические и экономические риски при выборе					
умения	технологических процессов изготовления МИС СВЧ					
	Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные					
	подходы при производстве МИС СВЧ					
	Составлять согласно стандартам технические задания на разработку					
	ТД МИС СВЧ					
	Оформлять ТД для сопровождения производства МИС СВЧ					
	Взаимодействовать с коллективами цехов, участков					
Необходимые	Основы физики гетероэпитаксиальных структур и приборов					
знания	Параметры полупроводниковых материалов					
	Современные системы моделирования и проектирования					
	СВЧ-устройств и МИС СВЧ					
	Основы технологии МИС СВЧ					

	Методы сквозного проектирования МИС СВЧ
	ЕСТД, нормативная документация, регламенты, принятые в
	организации
	Стандарты по постановке продукции на производство
Другие	Самостоятельная профессиональная деятельность, предполагающая
характеристики	ответственность за выбор типа гетероструктур и активных
	элементов, как результат выполнения собственных работ
	Деятельность, направленная на подготовку заданий на разработку
	технологических процессов МИС СВЧ

3.2. Обобщенная трудовая функция

3.2. Оооощсп	палтр	удован фун	кцил					
Подготовка комплекта технологической документации (ТД) производства наногетероструктурных МИС СВЧ, организация и сопровождение технологического процесса производства					Код	В	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной тру функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
						Код	Регистрацион	ный
					op	игинала	номер	ного
							профессиональ стандарта	
							, t-F	
Возможные		Ведущий инженер-технолог						
наименования	Ā	Инженер-технолог						
должностей								

	/щий инженер-технолог
наименования Инж	енер-технолог
должностей	

Требования к	Высшее образование - специалитет, магистратура
образованию и	
обучению	
Требования к опыту	Не менее одного года работы в должности инженера-технолога
практической	
работы	
Особые условия	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
допуска к работе	на работу) и периодических медицинских осмотров
	(обследований) в установленном законодательством порядке;
	инструктаж по безопасному ведению работ

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности			
ОК3	2111	Физики, химики и специалисты родственных			
		профессий. Физики			
	2113	Физики, химики и специалисты родственных			
		профессий. Химики			
EKC	-	Инженер-технолог			

OKCO	5507002	Электроника и микроэлектроника
	01.04.04	Физическая электроника

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	тех для осн	азработка комплекта ехнологической документации ля производства МИС СВЧ на снове ТЗ и нормативной окументации				B/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функци					Код оригинала	Регистрационн профессиона		

стандарта

Трудовые	Анализ КД и ТЗ на разработку МИС СВЧ в части требований к							
действия	технологии производства							
	Обоснование выбора маршрутной технологии							
	Разработка маршрутных карт ТП изготовления МИС СВЧ							
	Расчет технологических режимов операций							
	Разработка операционных карт ТП							
	Оформление технологической документации на ТП, согласование							
	ее в соответствии с установленными регламентами							
Необходимые	Работать с нормативной документацией							
умения	Работать в системе автоматизации проектирования (САПР)							
	подготовки ТД для производства МИС СВЧ							
Необходимые	Технология производства МИС СВЧ							
знания	Стандарты для подготовки технологической документации							
	САПР подготовки ТД							
Другие	Ответственность за качество технологической документации на							
характеристики	производство МИС СВЧ							

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	сог	ланирование и организация опровождения ехнологического процесса роизводства МИС СВЧ			B/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функци	ии	Оригинал Х	Заимствовано из оригинала		Код оригинал	Регистрацион па профессио станд	нального
Трудовые действия		Тестовый запуск, сопровождение и контроль выполнения технологических операций в ходе изготовления экспериментальной партии МИС СВЧ Анализ данных измерения параметров тестовых структур МИС					

	СВЧ, внесение предложений по коррекции режимов в						
	технологическую документацию						
	Сопровождение установившегося технологического процесса						
	производства МИС СВЧ: формирование баз данных измерения и						
	контроля, составление протоколов и актов контроля параметров МИС						
	Анализ данных измерений и контроля, предложения об изменении параметров ТП						
Необходимые	Проводить анализ технологической документации						
умения	Работать на части технологического оборудования						
Необходимые	Стандарты на ТД: нормативная документация отрасли, организации						
знания	на технологические процессы						
	Основы технологии МИС СВЧ						
	Система менеджмента качества (СМК)						
Другие	Профессиональная деятельность, направленная на согласование						
характеристики	работ группы инженеров-конструкторов и инженеров-технологов						

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Разработка методики входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных МИС СВЧ				Код	B/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				

Код Регистрационный номер оригинала профессионального стандарта

TD	A FED 7
Трудовые	Анализ ТЗ в части требований к параметрам исходных материалов и
действия	выполнения отдельных операций при изготовлении МИС СВЧ
	Разработка методик, выбор оборудования входного контроля
	материалов, используемых в производстве МИС СВЧ: подложек,
	металлов, диэлектриков и др.
	Разработка методик, выбор оборудования межоперационного
	контроля на тестовых структурах и элементах МИС СВЧ
	Разработка методик, выбор оборудования выходного контроля на
	тестовых структурах и МИС СВЧ
	Руководство проведением всех видов контроля
	Формирование базы данных всех видов контроля
	Статистическая обработка данных контроля с оформлением
	протоколов и заключений
Необходимые	Работать на оборудовании входного, межоперационного и
умения	выходного контроля при производстве наногетероструктурных
	мис свч
Необходимые	Методы контроля параметров МИС СВЧ и технологических
знания	процессов

Другие	Ответственность за контроль качества МИС СВЧ
характеристики	

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Реализация технологии на основе электронной литографии				Код	B/04.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	<u> </u>			
						Код оригинал	Регистрацион па профессио станд	нального

Трудовые действия	Анализ КД и ТЗ в части требований к реализации ТП на основе электронной литографии
	Техническая проверка исходных файлов топологии МИС СВЧ для проведения электронной литографии
	Руководство подготовкой подложек для проведения операций
	экспонирования фоторезистов на установке электронной литографии
	Подготовка установки электронной литографии к проведению операций прорисовки топологии
	Руководство реализацией операций резист-процессинга после экспонирования подложек
	Измерение параметров тестовых структур и элементов МИС СВЧ
	на подложке, оформление протокола и внесение данных в базу данных участка электронной литографии
	Передача подложки на следующий участок в соответствии с маршрутной картой
	Регламентные работы по тестированию установки электронной литографии
Необходимые	Работать с нормативной документацией
умения	Работать в САПР подготовки ТД для производства МИС СВЧ
Необходимые	Методы электронной литографии
знания	Технология производства МИС СВЧ на основе электронной литографии
	Стандарты для подготовки технологической документации
	САПР подготовки файлов топологии для электронной литографии
Другие характеристики	Ответственность за качество ТП, основанного на электронной литографии

3.2.5. Трудовая функция

Наименование	Реализация технологии на основе проекционной литографии	Код	B/05.7	Уровень (подуровень) квалификации	7	
--------------	---	-----	--------	---	---	--

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала Код Регистрационный номер оригинала профессионального стандарта

Т	А ТП ТЭ ТП							
Трудовые действия	Анализ КД и ТЗ в части требований к реализации ТП на основе проекционной литографии							
деиствия								
	Техническая проверка исходных файлов топологии МИС СВЧ для							
	изготовления фотошаблонов							
	Руководство изготовлением комплекта фотошаблонов в							
	соответствии с ТЗ							
	Руководство подготовкой подложек для проведения							
	последовательности операций ТП, основанного на проекционной							
	литографии (фотолитографии)							
	Подготовка установки проекционной литографии к проведению							
	операций							
	Руководство реализацией последовательности операций							
	изготовления МИС СВЧ после экспонирования подложек							
	Измерение параметров тестовых структур и элементов МИС СВЧ на							
	подложке, оформление протокола и внесение данных в базу данных							
	участка проекционной литографии							
	Передача подложки на следующий участок в соответствии с							
	передача подложки на следующии участок в соответствии с маршрутной картой							
	Регламентные работы по тестированию установок проекционной							
Π σ	литографии							
Необходимые	Работать с нормативной документацией							
умения	Работать в САПР подготовки ТД для производства МИС СВЧ							
Необходимые	Технология производства МИС СВЧ на основе проекционной							
знания	литографии							
	Стандарты для подготовки технологической документации							
	САПР подготовки файлов топологии для проекционной литографии							
Другие	Ответственность за качество ТП проекционной литографии							
характеристики								
1 1								

3.2.6. Трудовая функция

Наименование	Организация работы по повышению выхода годных МИС, разработка ТЗ для корректировки технологических операций				Код	B/06.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
							I	
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
					Код	Регистрационн	ый номер	
				оригинала	профессиона	льного		
						стандар	та	

Трудовые	Разработка методик статистической обработки данных по уровню
действия	отклонений параметров и брака на пластинах
	наногетероструктурных МИС СВЧ

	Анализ причин отклонений, отказов и связывание их с исходными параметрами материалов гетероструктур, технологических операций, топологии
	Составление программы дополнительных исследований и измерений
	Подготовка рекомендации по устранению причин отклонений параметров и брака МИС СВЧ
	Разработка ТЗ для корректировки технологических операций и других мероприятий на основе анализа причин отклонений
Необходимые умения	параметров и отказов Разрабатывать и владеть методиками статистической обработки данных
	Владеть методиками межоперационного контроля Анализировать результаты экспериментов
	Разрабатывать T3
Необходимые	Владеть методологией СМК Методы планирования эксперимента
знания	Методы и методики статистического анализа
	Теория допусков и теория чувствительности
Другие	Ответственность за процент выхода годных МИС
характеристики	Деятельность, направленная на решение задач повышения эффективности организации

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	изготовл наногете	гвление проекти пения методами ероструктур для дства МИС СВ	эпитаксии ОТР и	Код	С	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной трудовой функции		Оригинал Х	Заимствовано из оригинала				
+ 3				орі	Код игинала	Регистрацио номер профессиона стандар	льного
Возможные Ведущий инженер-технолог							

Возможные	Ведущий инженер-технолог
наименования	Инженер-технолог
должностей	

Требования к	Высшее образование - специалитет, магистратура
образованию и	
обучению	
Требования к опыту	Не менее одного года работы в должности инженера-технолога
практической работы	
Особые условия	Прохождение обязательных предварительных (при
допуска к работе	поступлении на работу) и периодических медицинских
	осмотров (обследований) в установленном законодательством

порядке;
инструктаж по безопасному ведению работ

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности			
OK3	2111	Физики, химики и специалисты родственных			
		профессий. Физики			
	2113	Физики, химики и специалисты родственных			
		профессий. Химики			
EKC	-	Инженер-технолог			
ОКСО	5507002	Электроника и микроэлектроника			
	01.04.04	Физическая электроника, технические науки			

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Проведение расчета параметров технологического процесса эпитаксиального выращивания наногетероструктур на подложках, применяемых в СВЧ-электронике

Код C/01.7 Уровень (подуровень) квалификации

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

7

Трудовые	Анализ ТЗ на разработку МИС СВЧ в части требований к								
действия	материалам и типу наногетероструктуры								
	Обоснование выбора машины для проведения эпитаксии								
	Расчет технологических режимов выращивания эпитаксиальных слоев								
	Моделирование роста гетероструктур с применением TCAD								
	Разработка технологической документации на изготовление								
	гетероструктур								
Необходимые умения	Работать на машинах молекулярно-лучевой эпитаксии								
Необходимые	Технический английский язык								
знания	Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур								
	Методы эпитаксии для производства гетероструктур,								
	применяемых в наноэлектронике СВЧ								
	Работа с установками сверхвысокого вакуума								
Другие	Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ								
характеристики									

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Подготовка и квалификация машин к росту продукции				Код	C/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала				
				Код оригинала	Регистрационн профессиона стандар	льного		

Трудовые	Выполнение регламента подготовки машины к проведению ТП									
действия	выращивания наногетероструктуры									
	Подготовка материалов для проведения эпитаксии									
	Проведение роста наногетероструктур в соответствии с ТП									
Необходимые	Работать на машинах молекулярно-лучевой эпитаксии									
умения										
Необходимые	Технический английский язык									
знания	Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур									
	Технология молекулярно-лучевой эпитаксии									
	Работа с установками сверхвысокого вакуума									
Другие	Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ									
характеристики										

3.3.3. Трудовая функция

Определение методик Уровень C/03.7тестирования качества Код 7 Наименование (подуровень) квалификации эпитаксиальных слоев Происхождение Заимствовано из Оригинал трудовой функции оригинала Код Регистрационный номер профессионального оригинала стандарта

Трудовые действия	Выбор методов и технических средств для тестирования эпитаксиальных слоев наногетероструктур
	Измерение основных параметров в процессе эпитаксии
	Измерение параметров выращенных структур при завершении процесса эпитаксии
	Формирование базы данных результатов тестирования и измерения
Необходимые умения	Работать с приборами и установками измерения параметров наногетероструктур
Необходимые	Методы измерения и тестирования параметров наногетероструктур
знания	Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур
Другие	Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ
характеристики	

3.3.4. Трудовая функция

10,,	10	,							
Наименование	анализ время и статист по груг контро	Гроведение статистического нализа поведения установки премя исследования, гатистическое сопровождени о группам продукции и онтроль качества по пецификации заказчика				C/0	04.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функц		игинал Х		іствовано из инала		op	Код игина	Регистрацио па профессио станд	нального
Трудовые действия	реа Ан опо Ан реа сле	ераций и рез ализ данных	оцесс зульта к стат ста и грузк	са роста птистическа пта роста пистическо выработк е	кой с ой об _ј а корј	обра рабо рект	ботки отки с гирую	в установки и точности вы об отклонениях ощих действий в	во время полнения
Необходимые умения	нал е Пр	ногетеростру оводить ста	уктур тисти	для заказ ический ан	чика нализ			іорта) продукци	И
Необходимые знания Другие характеристи	Те		гика :	управлени	я тех	ноло	огиче	скими процесса ериалов для МИ	
3.4. Обобщен		довая функ	сция						
Наименование	-	ение ОТР по к технологич ВЧ			сов	Код	D	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной тру функции		Оригинал	X	Заимствоворигинала	ано из	op	Код ригина.	Регистраці ла номо профессион станда	ер ального
Возможные наименования должностей	Я	Ведущий и	нжеі	нер-технол	ПОГ				
Требования к образованию		Высшее об	разо :	вание - сп	ециал	ите	т, маг	гистратура	

обучению	
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года работы в должности инженера-технолога
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке; инструктаж по безопасному ведению работ

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности				
ОКЗ	2111	Физики, химики и специалисты родственных				
		профессий. Физики				
	2113	Физики, химики и специалисты родственных				
		профессий. Химики				
EKC	-	Инженер-технолог				
OKCO	5507002	Электроника и микроэлектроника				
	01.04.04	Физическая электроника				

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Анализ КД и ТЗ на проведение ОТР, оценка достижимости заданных параметров МИС СВЧ по выбираемой или заданной технологии				Код	D/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функц		оригинал Х Заимствовано из оригинала			Код оригинала	Регистрационн профессиона стандар	льного	

Трудовые	Анализ экспериментальных данных предыдущих разработок
действия	Оценка достижимости параметров путем моделирования основных
	электрических и эксплуатационных параметров, а также технологии
	изготовления активных и пассивных элементов МИС СВЧ
	Организация проведения экспертных оценок достижимости
	заданных параметров по ТЗ
	Разработка предложений о коррекции ТЗ на ОТР (в случае
	критичности достижения отдельных параметров)
Необходимые	Разрабатывать и владеть методами моделирования элементов и
умения	МИС в СВЧ диапазоне
	Владеть методиками экспертных оценок
	Владеть методологией СМК
Необходимые	Методы моделирования активных и пассивных элементов МИС
знания	СВЧ

	Методики экспертных оценок
Другие	Ответственность за корректность оценки ТЗ на реализуемость
характеристики	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	тех при обс	пределение базовых ехнологических процессов, рименяемых материалов и борудования для изготовления пытных образцов МИС СВЧ			Код	D/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функц		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационн профессиона стандар	льного

Тахиталича	A via viva mayoriya ayang na nayoriya ya OTD aynayayaya Kanany ya
Трудовые	Анализ технического задания на ОТР, определение базовых
действия	технологических процессов для реализации целей ОТР
	Обоснование применения материалов, используемых при
	производстве МИС СВЧ
	Разработка перечня оборудования для реализации технологического
	процесса производства МИС
	1 1
	Разработка технико-экономического обоснования выбранных
	решений
	Защита на НТС обоснованных технологических решений
	реализации ОТР
Необходимые	Оформлять технические решения в виде пояснительной записки,
умения	презентации, согласовывать их в соответствии с установленным
	регламентом и представлять на НТС
Необходимые	Системный анализ
знания	Нормативная документация и описания базовых технологических
	процессов
	Основы материаловедения применительно к электронике СВЧ
	Методики проведения технико-экономических исследований при
	производстве высокотехнологичной продукции
Другие	Профессиональная деятельность, направленная на развитие
характеристики	инновационных разработок

3.4.3. Трудовая функция

	Согласование принимаемых				
	решений с представителями				
	заказчика, конструкторскими			Уровень	
Наименование	подразделениями,	Код	D/03.7	(подуровень)	7
	метрологической службой и			квалификации	
	другими смежными				
	структурами организации				

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код	Регистрационный номер
				оригинала	профессионального
					стандарта

Трудовые действия	Разработка комплекса согласованных мероприятий по улучшению параметров технологического процесса и МИС СВЧ
	Системный анализ влияния принимаемых согласованных решений
	на качественное и количественное улучшение основных параметров технологического процесса и МИС СВЧ
Необходимые	Принимать согласованные решения
умения	Владеть методологией СМК
Необходимые	Системный анализ
знания	Теория и практика принятия оптимальных решений
	Процессный метод системы менеджмента качества
Другие	Ответственность за конечный результат, удовлетворяющий
характеристики	заказчика и имеющий перспективу производства электронных компонент СВЧ-техники

3.4.4. Трудовая функция

	т	· J							
Наименование		правление командой по еализации ОТР			Код	D/04.7	Уровень (подуровень) квалификации		7
Происхождение трудовой функц		Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	3				
						Код оригинал	ıa	професси	онный номер онального дарта

Трудовые действия	Постановка частных задач исследовательским и производственным коллективам для достижения основного результата
	Контроль и оценка достижений заданных результатов
Необходимые	Декомпозировать T3 без потери системности
умения	Принимать согласованные решения
	Владеть методологией СМК
Необходимые	Системный анализ
знания	Теория и практика принятия оптимальных решений
	Процессный метод системы менеджмента качества
Другие	Ответственность за выполнение всех требований ТЗ на ОТР
характеристики	

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)

Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1.	Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва
2.	ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран», город Томск
3.	ОАО НИИ Полупроводниковых приборов, город Томск
4.	ООО «НПФ «Сенсерия», город Томск
5.	ООО «НПФ «Сибтроника», город Томск
6.	ООО «РИД», город Томск
7.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), город Томск

¹Обшероссийский классификатор занятий

²Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

³Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2013 г. № 28970)

 $^{^4}$ Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

⁵Общероссийский классификатор специальностей по образованию